PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57125871 A

(43) Date of publication of application: 05 . 08 . 82

(51) Int. CI

G01T 1/20 H01J 37/244

(21) Application number: 56012086

(22) Date of filing: 29 . 01 . 81

(71) Applicant

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU

(54) ELECTRON DETECTOR

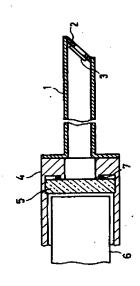
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a high-sensitivity and strong detector, by converting photoelectrically the light, which is generated from a scintillator provided in the aperture part of one end of a metallic pipe where aluminum is coated on the polished inside face, at the other end of this pipe.

CONSTITUTION: Aluminium is vaccum deposited to the inside surface of a metallic pipe 1, and the opening part of one end is cut slantwise, and a scintillator 3 is fitted to this opening part through a supporting member 2. Aluminium is vapor-deposited to the electron incident surface (the right surface in figure). The light generated from the scintillator 3 travels in the metallic pipe 1 and is led out from the opening part of the other end of the pipe 1. The opening part of the other end is connected to a cylindrical material 4, and a disc-shaped glass plate 5 is arranged in the material 4 to close the opening of the connection part, and a photoelectric transducer 6 such as a photomultiplier is arranged in the left of the glass plate 5. Electronic incident to the scintillator 3 are detected by the output electric signal of the photoelectric transducer

6. Thus, a high- sensitive and strong detector is formed.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



枪生落.

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭57-125871

Int. Cl.²
O 1 T 1/20
H 01 J 37/244

識別記号

庁内整理番号 2122-2G 7129-5C ❸公開 昭和57年(1982)8月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

③電子検出器

②特

願 昭56—12086

②出 願 昭56(1981) 1 月29日

仰発 明 者 中筋護

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

朔 相

1.発明の名称

電子 検出・癖

2.特許請求の範囲

(1) 研摩された内面にアルミニウムをコーテイングしてなる金属パイプと、このパイプの一幅開口部に取着され入射電子質に応じた光を発生するシンテレータと、このシンテレータで発生した光を前記パイプ内を介して受光し電気信号に変換する光電変換素子とを具備してなることを特徴とする電子検出器。

(2) 前記シンチレータは、その電子入射面にナルミニウム等膜がコーテイングされたものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項配載の電子検出器。

(3) 前記光電変換業子として、フォトマルチブライヤを用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子検出器。

3. 発明の静細な説明

本発明は、電子ビーム離光装置や走変型電子

顕像最等の電子ビーム装置に用いられる電子検 出鉄の改良に関する。

しかしながら、との種の検出器にあつては次のような問題があつた。 すなわち、前配ガラス 神を用いるものでは着脱時に破損の處れがあり、 その取り扱いに注意を喪する。しかも、ガラス 様の先端に優光体を厳布したり、ガラス の長間に金属族をコーテイングする等の歯めて困難な工程が必要となる。また、前配半導体ダイオードを用いるものでは、ビーム電焼が小さく電子の量が少ない 合には、ダイオード等有の発生所給合権音等の権音による影響が大きく、特に増幅器の通過帯域幅を2 [Mits] 程度まで広げると8 N比が低端に低下する等の問題があつた。

本発明は上記事情を考慮してなされたもので、 その目的とするところは、酸小な電子信号にあっても高い B N 比で電子検出を行い降て、かつその取り扱いかよび製作の容易化をはかり得る 簡易な構成の電子検出器を提供することにある。

まず、本発明の概要を説明する。本発明は電子入射によるシンナレータからの光を光電変換案子に導く導光路として金属パイプを用い、とのパイプ内面を研撃すると共にパイプ内面にアルミニウムをコーテイングしたものである。したがつて本発明によれば、機械的強度を高めることができ取り扱いの容易化をはかり得る。さ

らに、アルミニウムのコーテイングは金銭的に 施せばよいことから製作の容易化をもはかり待 る。また、シンチレータおよび光電変換業子を 用いた構成としているので、半導体ダイオード 等を用いるものに比して検出感度の大幅な向上 をはかり待る等の効果を奏する。

以下、本発明の詳細を図示の実施例によつて説明する。

で、市販のブラステックシンテレータ根から形 成され、そのは子入射面(図中右側面)には優 述する如くアルミニウムが蒸着されている。そ して、シンチレータまで発生した光は金属パイ ブー内を伝わり間パイプ1の他増開口部から導 出されるものとなつている。

ところで、前記シンチレーメミの電子入射面

化蒸着するアルミニウムの膜厚は次のようにし て設定されている。電子ピームのアルミニウム 膜序に対する透過率 * 6 は、第2図の実線 A に 示す如ぐ誤厚が大きくなる個小さくなる。また、 シンチレータ』で発生した光の上配膜厚に対す る反射率 りは、終2回の曲線(破線) Bに示 **宁如く膜厚が大きくなる根大きくなる。つまり、 アルミニウムの無着層が厚過ぎるとシンチレー** メスに入射する電子量が減り、得過ぎるとシン ナレータるから光電変換案子もの反対方向に放 出された光の上記アルミニウム旅贈費による反 射量が被り、その結果として光電変換案子6の 受光量が減り検出感度が低下する。なお、鄒え 図に示した特性曲線は電子ピームの出力を20 (KV)、光の彼長を5 4 6 0 [Å] としたもので *ある。

一方、単位電流当りに光電変換架子 6 K 受光される光の量 Q は

$$Q = \frac{7 \cdot 7q}{2} + \frac{7 \cdot 7q - rp}{2} = \frac{7 \cdot 7q}{2} (1 + rp) \cdots (1)$$

特別昭57-125871(3)

このような構成であれば、シンチレータ3に 電子が入射すると、シンナレータ8がその入射 電子量に応じて発光し、この光が金銭ペイブ1 内を伝わり光電変換累子6にて受光される。こ のため、シンチレータ8の入射電子量と光電変 換案子6の出力電気信号との関係を予め求めて かけば、上記出力倡号から上記電子量が検出さ れることになる。ここで、ビーム電流を40 (mA)とし、81 ウェハに異方性エッチングで形

この穴から鏡簡内に検出部を挿入することが可能である。このため、鏡簡を分解することなく、 検出器の看脱を行うことができる。さらに、シンチレータ3の電子入射面に所定厚みにアルミニウムを蒸着しているので、帯電防止かよび電子検出感度の向上をはかり骨る等の利点がある。

したがつても、 一大がつても高いには、 一大がでも、 一大でものでも、 一大でものである。 一大でものである。 一大では、 一大で、 一大では、 一では、 一では、

シンチレータの発光放長やビーム出力等に応じて適宜定めればよい。また、反射電子に限らず2次電子の検出にも適用できるのは、勿論のととである。さらに、電子ビーム等光装置に限らず8 BM(建立型電子顕微鏡) その他各種の電子ビーム装置に適用できる。要するに本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で、24次変形して実施することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の概略構成を示す 断面模式図、第2図は上記実施例の作用を説明 するための特性図である。

』… 金属パイプ、』… シンチレー表、δ … ガラス板、δ … 光電変換案子。

出離人代理人 弁理士 鈐 江 武 彦

